

# HORIBA

Semiconductor

半導体プロセスの理想形を  
トータルに創造する  
先進の分析システム



● レティクル/マスク  
異物検査装置  
PD Xpation

露光工程



● 差圧式  
マスフローモジュール  
CRITERION D700



● サーマル式  
マスフローモジュール  
SEC-Z700S



● キャパシタンス  
マノメータ  
VG-500



● 液体材料  
気化システム  
LF-F/MV-2000

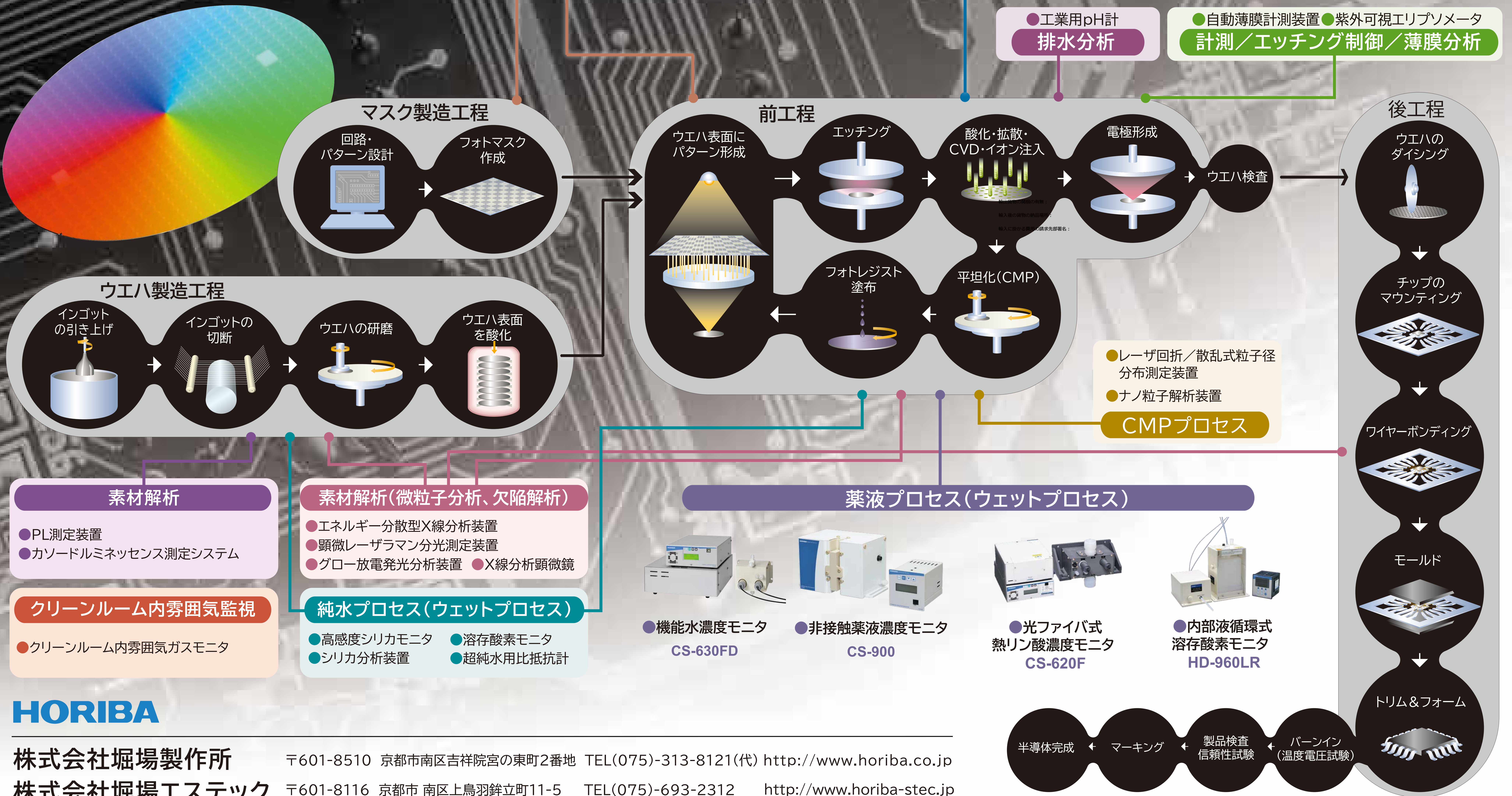


● プラズマ  
発光モニタ  
EV 2.0 Series



● ガスモニタ  
IR-400

流体計測・制御 / 真空計測・分析(ドライプロセス)



## HORIBA

株式会社堀場製作所

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 TEL(075)-313-8121(代) <http://www.horiba.co.jp>

株式会社堀場エステック

〒601-8116 京都市 南区上鳥羽鉾立町11-5 TEL(075)-693-2312 <http://www.horiba-stec.jp>

